



EIIRIS

次世代シーケンス技術応用研究会

キックオフミーティング

—新たな産官学の異分野融合研究開発を目指して—

開催日：平成25年2月25日（月）

会場：豊橋技術科学大学・エレクトロニクス先端融合研究所 VBL プロジェクト研究交流室

(<http://www.eiiris.tut.ac.jp>)

【参加申込書】

下記のとおり参加を申込みます。

送信先：[E-mail: gene-tec@eiiris.tut.ac.jp](mailto:gene-tec@eiiris.tut.ac.jp)

全て必須項目です。

1. 申込日	年 月 日
2. 氏名（フリガナ）	()
3. 所属・団体 （フリガナ）	()
4. 部署	
5. 勤務先住所	〒
6. 電話番号（半角数字）	
7. 電子メール（半角英数字）	
8. 懇親会（注1）	<input type="checkbox"/> 参加（要5,000円） or <input type="checkbox"/> 不参加

（注1）：領収書を発行します。

◆【お願い】「懇親会・名刺交換会」に参加予定の皆様へ

・「やむをえず参加できなくなった場合」は、2月21日（木）までに必ずご連絡ください。お手数ですが、よろしくお願い致します。なお、**ご連絡が無い場合は、懇親会参加費（5000円）を申し受けます。ご了承ください。**

・連絡先：[E-mail: gene-tec@eiiris.tut.ac.jp](mailto:gene-tec@eiiris.tut.ac.jp) / **FAX: 0532-81-5133（担当：土谷宛）**

以上